

## チラー 除害装置

メーカー：UNISEM.Co.,Ltd 除害方式：燃焼方式、プラズマ方式、ヒーター方式、乾式方式・・・など

各種 装置概要：半導体及び液晶製造装置から排出される有毒ガス（可燃性ガス）を、上で挙げた様々な方式にて除去する装置であり、十分に有毒ガスが除去された状態で工場側ダクトへ排出する除害システム。

## 製品イメージ

